



Beitrag ID: 13

Typ: **nicht angegeben**

Nanostructuring and nanopatterning with Zeiss (SEM/FIB hands-on experience)

Donnerstag, 19. Oktober 2023 12:45 (1 h 30m)

Title

Vortragende(r): Dr. SCHERTEL, Andreas (ZEISS)

Sitzung Einordnung: Afternoon Workshops